SMMF FF OCM による位相画像測定の検討Ⅳ

Study on phase imaging measurement using SMMF FF OCM **W** 山形大学¹,東京農工大学² ^O(D)江藤 魁¹, 増田純平¹,阿部宏之¹,西館 泉²,佐藤 学¹ Yamagata Univ.¹, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology², ^OKai Eto¹, Junpei Masuta¹, Hiroyuki Abe¹, Izumi Nishidate², Manabu Sato¹, E-mail: msato@yz.yamagata-u.ac.jp

1. はじめに

近年, OCT(optical coherence tomography)は, 眼科をはじめ様々な臨床応用がなされ、その応用が拡大している. 一方,数mm以上深い部位の直接測定は困難であり,様々なニードル型プローブが研究されている.我々は, 低侵襲性,小型・シンプルさ,信頼性,汎用性を考慮して,光通信用のマルチモードファイバーに着目し,生体 組織深部イメージングへの応用を検討してきた.今までに、SMMFの結像や偏光解消などの基礎特性や,長 さ7.4mm,直径125µmのSMMFをFFOCMに用いて,*invivo*ラット脳深部の三次元断層画像測定を報告し てきた[1].今回,SMMFFFOCMの応用拡大に向け,位相画像測定について安定化法を検討したので報告する.

SMMF FF OCM 実験系は図1(a)に示すように二次元 マイケルソン干渉計で,信号光路の対物レンズに長さ 7.33mm の SMMF を固定している.まず、図1(b)に示 す信号光路には、SMMF とBS の間に厚さ140µm のカバー ガラスを光路の左半分に入れ、SMMF 端面(基準面)とガラ ス面(G 面)で同時に干渉させる.この条件は、d = $t(n_c - 1)/n_s$ であり、ここで、 $t \ge n_c$ はカバーガラスの厚さ と屈折率、dは基準面から G 面までの距離、 n_s は空気中の 屈折率である.次に、基準面での位相の測定値を位相の測 定画像から引くことにより、位相画像から装置の位相揺ら ぎ成分を低減し、位相画像の質の向上が期待される.さら に、圧電素子(PZT)で G 面を光軸方向に動かして変位を与 えた時の位相変化を測定した.

3. 実験結果

空気中で基準面と G 面とで同時に干渉する条件はd = 70µmと計算され、測定値76.5µmにほぼ一致した.サンプルを高分子フィルム(PF)に変えた場合、d = 43µmと計算され、測定値44µmにほぼ一致した.OCM 画像、位相画像を5枚平均で500枚ずつ測定した結果を図2(a),(b)に示す.同図(a)はSMMF 端面と PF 面の分離した OCM 画像であり、同図(b)は対応する分離した位相画像である.同図(b)のA, B点における位相の時間変化とBからAの位相を引いた位相差の時間変化を同図(c)に示す.AとB点の位相変化は相関が見られ、A, B点での位相と位相差の標準偏差はそれぞれ 14.6, 13.1, 5.65°となり、標準偏差の約 40%への減少によ



Figure 1 (a) Experimental setup; (b) Signal path of (a).



Figure 2 (a) OCM image of SMMF facet and polymer film surface with averaging of 5; (b) Phase image of (a); (c) Time variations at A and B and of difference between A and B.



Figure 3 (a) Time variation of phase with added 0.5V to PZT; (b) Phase variation dependence on input voltage, error bar and plot are standard deviation and average value, respectively.

り差分による安定性の向上が確認された. PZT を用いて G 面を光軸方向に変位を与えた時の位相変化と印加電 圧の関係をそれぞれ図 3(a),(b)に示す. PZT にオフセット電圧 20.0V をかけた状態から 0.5V 刻みで 23.0V まで 電圧を加えて G 面に変位を与えた. PZT に加える電圧の増加と共に位相の変化値も増加する傾向が得られ, PZT に 0.5V 加えた時, 14.0°(15.2nm)の変位が確認された.

4. まとめ

SMMF を用いた FF OCM において, SMMF 端面を位相の基準として位相画像から差分することにより, 測定領域での位相画像の安定性の向上が確認できた. また, PZT で変位を与えた時, 最小の位相 変化 14.0°(15.2nm)が確認できた. 今後, さらに精度との検討が必要である.

謝辞:この研究の一部は JSPS 科研費 18K12051 の助成を受けている.また,研究支援に関して

(株)フジクラハイオプト 桑木伸夫氏,(株)フジクラ 光応用技術 R&D センター愛川和彦氏に感謝 する.

参考文献

[1] M.Sato, K. Eto, J. Masuta, K. Inoue, R. Kurotani, H. Abe, I. Nishidate, Appl. Sci., 9(2), 216 (2019)